

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-151163

(P2000-151163A)

(43)公開日 平成12年5月30日 (2000.5.30)

(51)Int.Cl.
H 05 K 7/20
B 21 D 39/03

識別記号

F I
H 05 K 7/20
B 21 D 39/03

テーマコード(参考)
D 5 E 3 2 2
Z

審査請求 未請求 請求項の数4 O.L (全8頁)

(21)出願番号 特願平10-327876
(22)出願日 平成10年11月18日 (1998.11.18)

(71)出願人 000186843
昭和アルミニウム株式会社
大阪府堺市海山町6丁224番地
(71)出願人 598159229
株式会社エス・ティ・エス
川崎市中原区上平間684
(71)出願人 598159230
雨宮エンジニアリング株式会社
東京都大田区東糀谷4-4-10
(74)代理人 100060874
弁理士 岸本 瑛之助 (外4名)

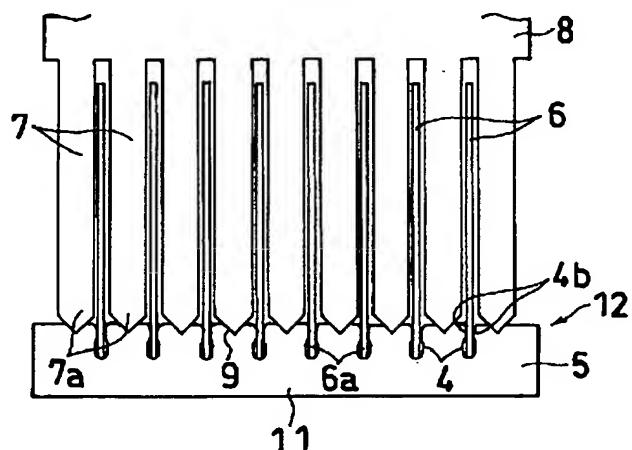
最終頁に続く

(54)【発明の名称】ヒートシンクの製造法

(57)【要約】

【課題】簡単な構造のポンチの使用でよく、またフィンを基板にかしめ止める前にフィン姿勢保持のための別の部品を必要としないようとする。

【解決手段】ヒートシンクの製造法は、平板状基板の片面に所定間隔においてプレートフィン6の基部6aの肉厚より若干広い溝幅を有する溝4を多数並列状に形成し、基板5の各溝4にプレートフィン6の基部6aをはめ入れ、隣り合うプレートフィン6どうしの間および両端のプレートフィン6のすぐ外側に位置するようになされかつ横断面V状先端7aを有する板状部7を櫛歯状に備えたプレスのポンチ8により、各板状部7に対応する基板平坦部5aに板状部7の先端7aを押込み、各溝4にはめ込まれたプレートフィン6の基部6a両側をかしめ止めるものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 平板状基板の両面のうち少なくとも片面に所定間隔をおいてプレートフインの基部の肉厚より若干広い溝幅を有する溝を多数並列状に形成する工程と、基板の各溝にプレートフインの基部をはめ入れる工程と、隣り合うプレートフインどうしの間および両端のプレートフインのすぐ外側に位置するようになされかつ横断面V状先端を有する板状部を櫛歯状に備えたプレスのポンチにより、各板状部に対応する基板平坦部に板状部の先端を押込み、各溝にはめ込まれたプレートフインの基部両側をかしめ止める工程とよりなることを特徴とするヒートシンクの製造法。

【請求項2】 プレートフイン基部嵌入用溝の両開口縁を横断面凸弧状に形成し、かしめ止め時、凸弧状部の一部をプレートフインの基部に面接触するように塑性変形せしめることを特徴とする請求項1記載のヒートシンクの製造法。

【請求項3】 基板の厚みが1～10mm、プレートフインの厚みが0.05～2.0mm、プレートフインの高さが10～150mm、プレートフインの中心間ピッチが1～10mmであることを特徴とする請求項1または2記載のヒートシンクの製造法。

【請求項4】 平板状基板の両面のうち少なくとも片面にコルゲートフインの波頂部の内幅より若干狭い間隔をおいてコルゲートフインの波頂部の外幅より若干広い溝幅を有する溝を多数形成する工程と、基板の溝にコルゲートフインの片方の波頂部をはめ入れる工程と、各溝に前記波頂部を介して波頂部の内幅より若干小さい横断面幅を有しあつ基板と同じ材質のかしめ用棒をはめ入れる工程と、コルゲートフインの隣り合う波間に位置するようになされかつ横断面V状先端を有する板状部を櫛歯状に備えたプレスのポンチにより、各板状部に対応するかしめ用棒に板状部の先端を押込み、溝にはめ込まれたコルゲートフインの波頂部の両側折曲げ垂直部の片側をかしめ止めるとともにその反対側を構壁に圧接する工程とよりなることを特徴とするヒートシンクの製造法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ヒートシンクの製造法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来、ヒートシンクの製造法として、平板状基板の片面に所定間隔をおいてプレートフインの基部の肉厚より若干広い溝幅を有する溝を多数並列状に形成するとともに、溝2つずつを対として両溝間に開口端に向かって順次広がった凹溝を形成することにより、凹溝の両側に対峙状にかしめ用突壁部を設けかつかしめ用突壁に対向する壁を固定用突壁部となし、各溝にプレートフインの基部をはめ入れた後、対峙する両かしめ用突壁間に、溝にそってかしめ用治具の押圧部を移

動することにより、かしめ用突壁部をプレートフイン側に押圧し、ついで加工治具の膨隆突部を溝にそって移動することにより、かしめ用突壁部の中間部をプレートフイン側に向かってく字状に圧潰し、プレートフインを基板にかしめ止めるものが知られている（特許第2715890号公報参照）。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 従来の上記ヒートシンクの製造法によれば、複雑な構造の加工治具を必要とするのみならず、加工治具の押圧部および膨隆突部を溝にそって移動させるものであるから、このさい各凹溝に基部がはめ込まれたプレートフインの姿勢を保持せしめねばならず、そのために幾つかの部品を必要とする。

【0004】 本発明の目的は、簡単な構造のポンチの使用でよく、また上記のようなフイン姿勢保持のための部品を必要としないヒートシンクの製造法を提供することにある。

【0005】

【課題を解決するための手段】 請求項1の発明によるヒートシンクの製造法は、平板状基板の両面のうち少なくとも片面に所定間隔をおいてプレートフインの基部の肉厚より若干広い溝幅を有する溝を多数並列状に形成する工程と、基板の各溝にプレートフインの基部をはめ入れる工程と、隣り合うプレートフインどうしの間および両端のプレートフインのすぐ外側に位置するようになされかつ横断面V状先端を有する板状部を櫛歯状に備えたプレスのポンチにより、各板状部に対応する基板平坦部に板状部の先端を押込み、各溝にはめ込まれたプレートフインの基部両側をかしめ止める工程とよりなるものである。

【0006】 請求項2の発明によるヒートシンクの製造法は、請求項1の発明において、プレートフイン基部嵌入用溝の両開口縁を横断面凸弧状に形成し、かしめ止め時、凸弧状部の一部をプレートフインの基部に面接触するように塑性変形せしめるものである。

【0007】 請求項3の発明によるヒートシンクの製造法は、請求項1または2の発明において、基板の厚みが1～10mm、プレートフインの厚みが0.05～2.0mm、プレートフインの高さが10～150mm、プレートフインの中心間ピッチが1～10mmであるものである。

【0008】 請求項4の発明によるヒートシンクの製造法は、平板状基板の両面のうち少なくとも片面にコルゲートフインの波頂部の内幅より若干狭い間隔をおいてコルゲートフインの波頂部の外幅より若干広い溝幅を有する溝を多数形成する工程と、基板の溝にコルゲートフインの片方の波頂部をはめ入れる工程と、各溝に前記波頂部を介して波頂部の内幅より若干小さい横断面幅を有しあつ基板と同じ材質のかしめ用棒をはめ入れる工程と、コルゲートフインの隣り合う波間に位置するようにな

れかつ横断面V状先端を有する板状部を櫛歯状に備えたプレスのポンチにより、各板状部に対応するかしめ用棒に板状部の先端を押込み、溝にはめ込まれたコルゲートフインの波頂部の両側折曲げ垂直部の片側をかしめ止めるとともにその反対側を溝壁に圧接する工程とよりなるものである。

【0009】上記において、基板、プレートフインおよびコルゲートフインには、伝熱性のよいアルミニウムまたはアルミニウム合金（以下単に「アルミニウム」という）が使用される。

【0010】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を以下図面を参照して説明する。

実施の形態1

この実施の形態は、請求項1および2のヒートシンクの製造法を図1～図4および図7により示すものである。まず、鍛造により、アルミニウム製平板状基板の片面に所定間隔をおいてプレートフインの基部の肉厚より若干広い溝幅を有する溝を多数並列状に形成する。すなわち、平板状基板を第1プレスのベッド(1)にのせ、櫛歯状垂下突条(2)を並列状に有する第1プレスのポンチ(3)により加圧し、上記所定の溝(4)を有する基板(5)となす。このさい溝(4)には、その両開口縁を横断面凸弧状に形成し、凸弧状部(4a)を具備せしめるものであり、ポンチ(3)の櫛歯状垂下突条(2)の横断面をこれが形成せられる形態にすることによって得られる（図1参照）。上記溝(4)は、鍛造によって得たが、切削加工によって形成してもよい。

【0011】つぎに、基板(5)を第2プレスのベッド（図示略）に移し、基板(5)の各溝(4)にプレートフイン(6)の基部(6a)をはめ入れた後、隣り合うプレートフイン(6)どうしの間および両端のプレートフイン(6)のすぐ外側に位置するようになされかつ横断面V状先端(7a)を有する板状部(7)を櫛歯状に備えた第2プレスのポンチ(8)（図2参照）により、各板状部(7)に対応する基板平坦部(5a)に板状部(7)の先端(7a)を押込み、これに横断面V状の押込み圧痕(9)をつけると同時に、各溝(4)にはめ込まれたプレートフイン(6)の基部(6a)両側をかしめ止める（図3参照）。このかしめ止め時、凸弧状部(4a)の一部をプレートフイン(6)の基部(6a)に面接触するように塑性変形せしめ、広い面接触のかしめ止め部(4b)を得る（図4参照）。板状部(7)の上下長さは、プレートフイン(6)の基板(5)からの突出高さより、少なくともその先端(7a)を基板平坦部(5a)に押込むために降下移動する距離分長くなされている。

【0012】溝には必ずしもその両開口縁に凸弧状部がなくてもよく、図5に示すように、角(10a)のあるような通常の溝(10)を形成してもよい。この場合は、図6にかしめ止め時、線接触に近い狭い面接触のかしめ止め部(10b)を得ることになる。したがって、プレートフイン

(6)のかしめ止め前の溝(4)には、その両開口縁に凸弧状部(4a)のある方が好ましい。

【0013】上記の工程を経て図7に示すように、基板(5)のフインのある面と反対面が半導体素子等の発熱体取付面(11)となされたヒートシンク(12)を得るのであるが、かしめ止め前、ポンチ(8)には、基板(5)の各溝(4)にプレートフイン(6)の基部(6a)をはめ入れた後、隣り合うプレートフイン(6)どうしの間および両端のプレートフイン(6)のすぐ外側に位置するようになされた櫛歯状の板状部(7)を備えているので、各プレートフイン(6)は、その両側から挟まれた状態になり、プレートフイン(6)が倒れることを防止しうる。

【0014】プレートフインの形態は、図7に示すようななんの加工も施されていない方形形状のものが一般的であるが、垂直方向の長孔(13)が複数あけられたプレートフイン(14)（図8参照）、上から垂直方向の長い切欠き(15)が複数あけられたプレートフイン(16)（図9参照）、基部(18a)を平らなまま残し、これから上方に平面からみて波状に屈曲した波状部(17)を有するプレートフイン(18)（図10参照）および基部(19b)を平らなまま残し、これから上方を先細となしたテーパ部(20)を有するプレートフイン(19)（図11参照）のようなものも適宜採用せられる。

【0015】実施の形態2

この実施の形態は、請求項4のヒートシンクの製造法を図12～図13により示すものである。まず、実施の形態1と同じ要領で第1プレスを用いて鍛造により、アルミニウム製平板状基板の片面に角付きコルゲートフイン(21)の波頂部(21a)の内幅(W1)より若干狭い間隔をおいてコルゲートフイン(21)の波頂部(21a)の外幅(W2)より若干広い溝幅を有する第1溝(22)を多数形成するとともに、両端の同溝(22)の外側にそれぞれ前記と同様の間隔をおいてコルゲートフイン(21)の垂直端部(21b)の肉厚より若干広い溝幅を有する第2溝(23)を形成し、2種類の溝(22)(23)を有する基板(24)を得る。

【0016】つぎに、基板(24)を第2プレスのベッド（図示略）に移し、基板(24)の第1溝(22)にコルゲートフイン(21)の片方の波頂部(21a)をはめ入れるとともに、基板(24)の第2溝(23)にコルゲートフイン(21)の垂直端部(21b)をはめ入れた後、第1溝(22)に前記波頂部(21a)を介して波頂部(21a)の内幅(W1)より若干小さい横断面幅を有しあつ基板(24)と同じ材質のかしめ用棒(25)をはめ入れる（図12参照）。続いて、コルゲートフイン(21)の隣り合う波間および両端の垂直部のすぐ外側に位置するようになされかつ横断面V状先端(26a)を有する板状部(26)を、櫛歯状に備えた第2プレスのポンチ(27)により、各板状部(26)に対応するかしめ用棒(25)および基板平坦部(24a)に板状部(26)の先端(26a)を押込み、これらに横断面V形の圧痕(35)をつけると同時に、第1溝(22)にはめ込まれたコルゲートフイン(21)の波頂

部(21a)の両側折曲げ垂直部の片側およびコルゲートフイン(21)の垂直端部(21b)の片側をかしめ止めるとともにこれらの反対側を溝壁に圧接し、基板(24)のフインのある面と反対面が発熱体取付面(28)となされたヒートシンク(29)を得る。

【0017】このかしめ止め時、かしめ用棒(25)の上角(25a)および溝(23)の外上角(23a)をコルゲートフイン(26)の波頂部(21a)の両側折曲げ垂直部の片側およびコルゲートフイン(21)の垂直端部(21b)の片側に接触するように塑性変形せしめ、狭い面接触のかしめ止め部(25b)(23b)を得る。

【0018】上記の工程を経てヒートシンク(29)を得るのであるが、かしめ止め前、基板(24)の第1溝(22)にコルゲートフイン(21)の片方の波頂部(21a)をはめ入れるとともに、基板(24)の第2溝(23)にコルゲートフイン(21)の垂直端部(21b)をはめ入れた後、第1溝(22)に前記波頂部(21a)を介してかしめ用棒(25)をはめ入れるので、コルゲートフイン(21)は正しくその姿勢を保つ。なお、コルゲートフインの両側が図示のように垂下状でなく、立上り状のものでは、第2溝(23)は不要である。

【0019】実施の形態3

この実施の形態は、図1～図4および図7のヒートシンクの製造法と異なる請求項1および4のヒートシンクの製造法を図14により示すものであり、これは基板(30)の両面にフイン(31)(32)を片寄って具備せしめ、残りの両側平坦面を発熱体取付面(33)となしたヒートシンク(34)を得るものである。両発熱体取付面(33)は必要に応じいすれかの片面または両面が使用される。フインの形態は、上記したプレートフインおよびコルゲートフインのいずれでもよい。

【0020】

【実施例】図7のヒートシンクにおいて、基板(5)の厚み(tb)を5.0mm、プレートフイン(6)の厚み(tf)を1.0mm、プレートフイン(6)の高さ(H)を20.0mm、プレートフイン(6)の長さ(L)を75.0mm、プレートフイン(6)の中心間ピッチ(P)を5.0mmとする。

【0021】この実施例と、上記寸法と同寸法で基板とプレートフインをろう付けした比較例において、風速を変化させて熱抵抗を調べた結果を図15のグラフに示す。同グラフの線(イ)が実施例のものであり、線(ロ)が比較例のものであるが、両者に熱抵抗の差がなく、同等の性能を発揮していることが分かる。上記実施例のヒートシンクにおいて、いま各部の寸法を変えた場合のフイン効率および熱抵抗を以下に示す。

【0022】図16は、基板の厚み(tb)とフイン効率の関係を示す。基板の厚み(tb)が厚いほど、全体のフイン効率は向上するが、厚すぎると重量が顕著に増加するため現実的ではない。また、薄すぎると極端に全体のフイン効率が低下する。したがって、基板の厚み(tb)は1～

10mmが適当な範囲(A)である。

【0023】図17は、比較的低風速条件でのプレートフインの厚み(tf)を変えた場合のフイン効率を示す。厚み(tf)が0.05mm未満ではフイン効率が極端に低下し、厚み(tf)が増せばフイン効率が向上するが、厚すぎるとヒートシンクの重量が増加して、現実的ではない。したがって、プレートフインの厚み(tf)は、0.05～2.0mmの範囲(B)が適当である。

【0024】図18は、プレートフインの高さ(H)とフイン効率の関係を示す。プレートフインの高さ(H)は低いほどよいが、低すぎると伝熱面積の増加が減少するため放熱効果が小さくなるので、現実的な下限としては10mmであり、一方フイン効率を考慮すると上限値は100mmであると考えられるので、プレートフインの高さ(H)の適当な範囲(C)は、10～100mmである。

【0025】図19は、プレートフインの中心間ピッチ(P)と熱抵抗の関係を示す。プレートフインの中心間ピッチ(P)が5mmを超えると伝熱面積が減少し、熱伝達率も低下するため熱抵抗は大きくなる。また、プレートフインの中心間ピッチ(P)が小さいほど熱抵抗は小さくなるが、大きくなりすぎると境界層が隣り合ったプレートフインの境界層と合体するため、フイン効率が小さくなる。さらに、プレートフインの中心間ピッチ(P)が小さすぎると圧力損失が極端に増大し、現実的ではない。したがって、プレートフインの中心間ピッチ(P)は0.5～5.0mmの範囲(D)が適当である。

【0026】

【発明の効果】本発明のヒートシンクの製造法によれば、簡単な構造のポンチの使用でよく、またフインのかしめ止めの前フイン姿勢保持のために特に別の部品を必要としないので、ヒートシンクの製造を安価かつ能率的に行ないうる。

【図面の簡単な説明】

【図1】鍛造より基板に溝を形成する状態を切欠いた正面図である。

【図2】本発明の実施の形態1においてプレートフインを基板にかしめ止める前の状態を示す正面図である。

【図3】同プレートフインを基板にかしめ止めた後の状態を示す正面図である。

【図4】図3において基板にプレートフインの基部をかしめ止めた状態を示す部分詳細拡大断面図である。

【図5】基板に角のある通常の溝を設けこれにプレートフインの基部をはめ込んだ状態を示す部分断面図である。

【図6】図5の溝を有する基板にプレートフインの基部をかしめ止めた図4に相当する断面図である。

【図7】実施の形態1により製造されたヒートシンクの部分斜視図である。

【図8】プレートフインの第1変形例を示す斜視図であ

る。

【図9】プレートフインの第2変形例を示す斜視図である。

【図10】プレートフインの第3変形例を示す斜視図である。

【図11】プレートフインの第4変形例を示す斜視図である。

【図12】本発明の実施の形態2においてプレートフインを基板にかしめ止める前の状態を示す正面図である。

【図13】同プレートフインを基板にかしめ止めた後の状態を示す正面図である。

【図14】本発明の実施の形態3により得られたヒートシンクの側面図である。

【図15】実施例と比較例における風速を変化した場合の熱抵抗を示すグラフである。

【図16】基板の厚みとフイン効率の関係を示すグラフである。

【図17】比較的低風速条件でのプレートフインの厚みを変えた場合のフイン効率を示すグラフである。

【図18】プレートフインの高さとフイン効率の関係を示すグラフである。

【図19】プレートフインの中心間ピッチと熱抵抗の関*

* 係を示すグラフである。

【符号の説明】

(2) : 櫛歯状垂下突条

(3) (8) (27) : ポンチ

(4) : 溝

(4a) : 凸弧状部

(4b) (10b) (23b) (25b) : かしめ止め部

(5) (24) (30) : 基板

(5a) (24a) : 基板平坦部

10 (6a) (18a) (19b) : プレートフインの基部

(7) (26) : 板状部

(7a) (26a) : 板状部の横断面V状先端

(12) (29) (34) : ヒートシンク

(6) (14) (16) (18) (19) : プレートフイン

(21) : コルゲートフイン

(21a) : コルゲートフインの波頂部

(21b) : コルゲートフインの垂直端部

(22) : 第1溝

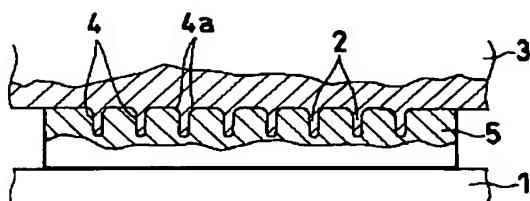
(23) : 第2溝

20 (25) : かしめ用棒

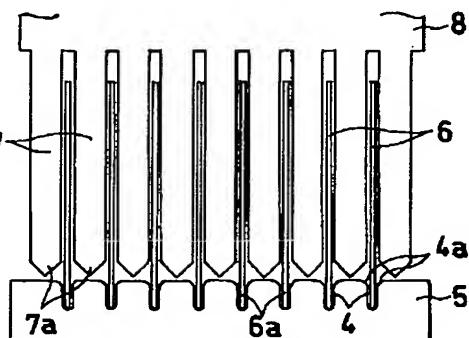
(W1) : 波頂部の内幅

(W2) : 波頂部の外幅

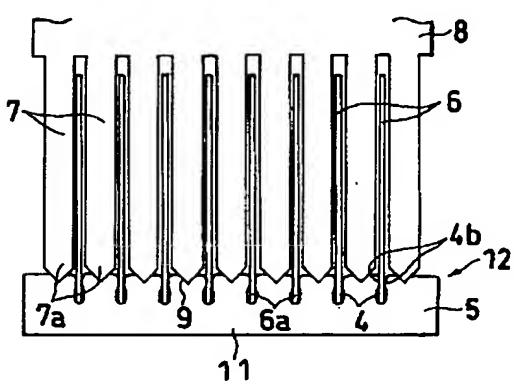
【図1】



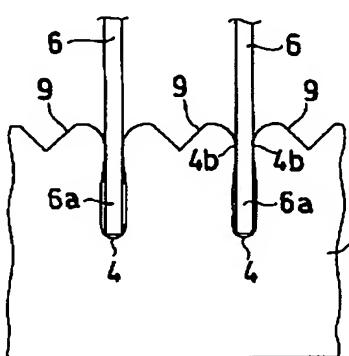
【図2】



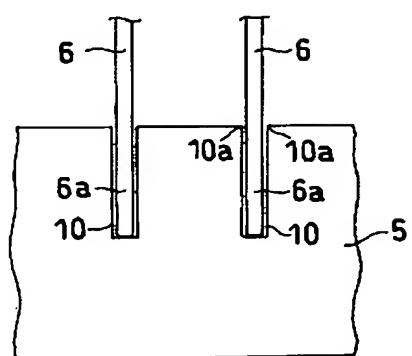
【図3】



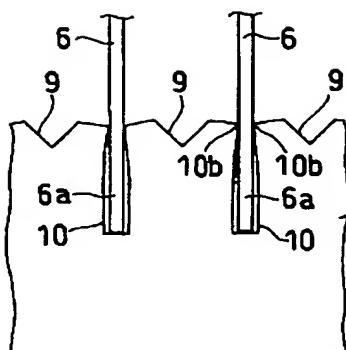
【図4】



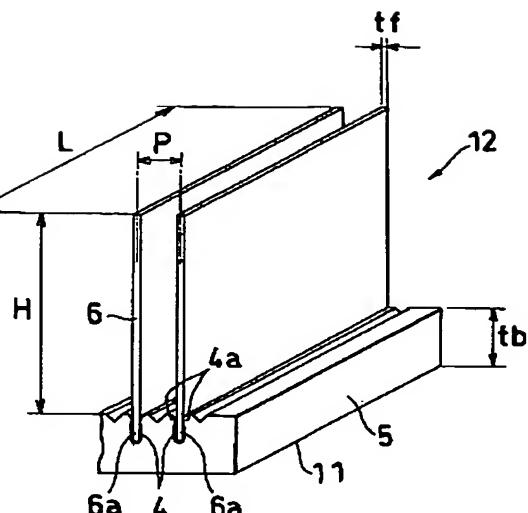
【図5】



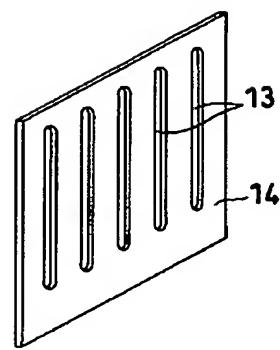
【図6】



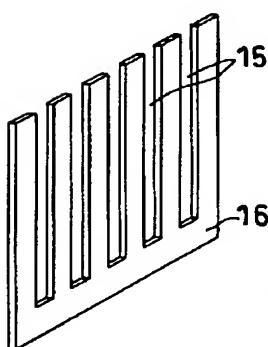
【図7】



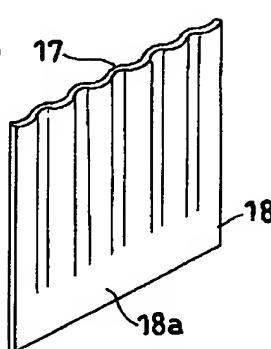
【図8】



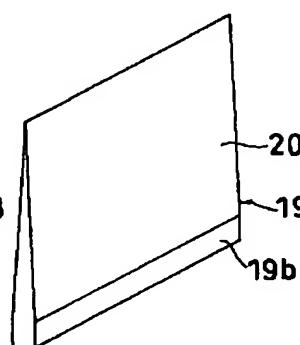
【図9】



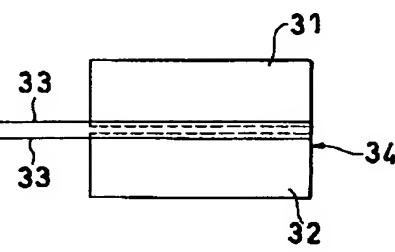
【図10】



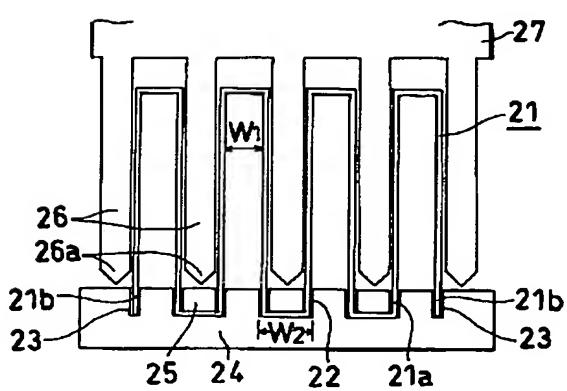
【図11】



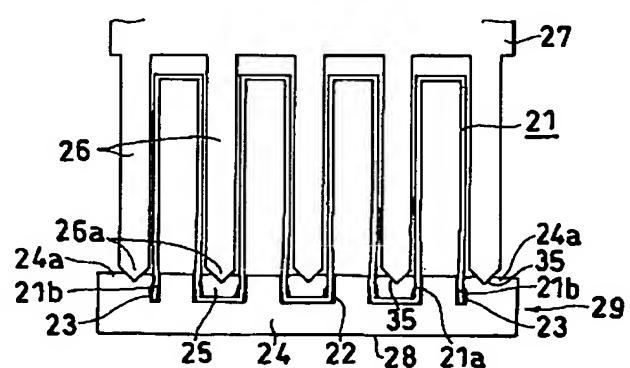
【図14】



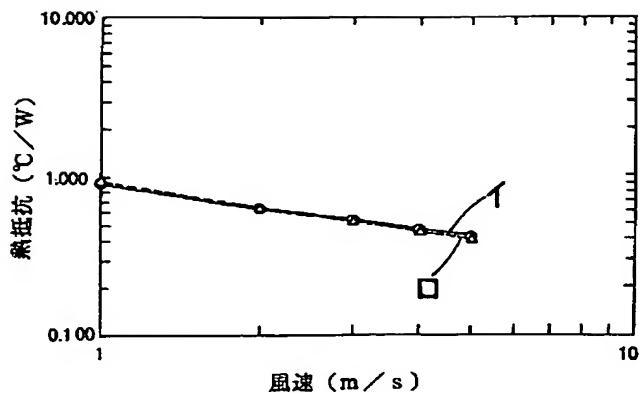
【図12】



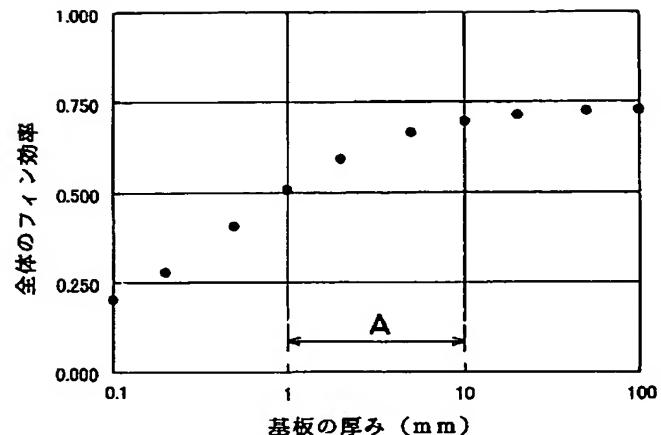
【図13】



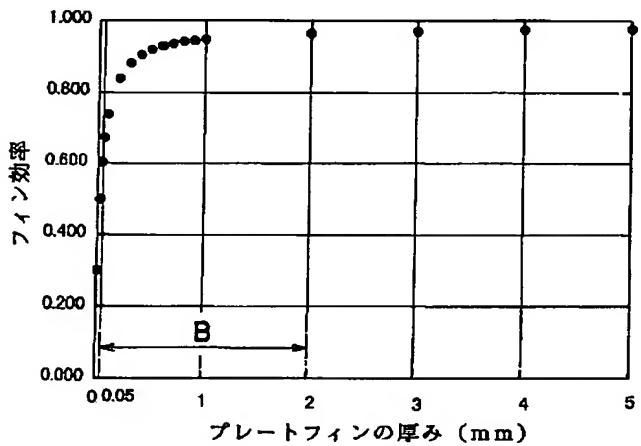
【図15】



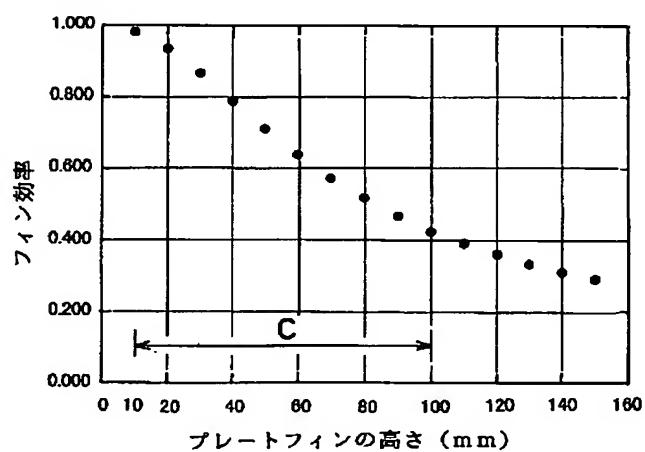
【図16】



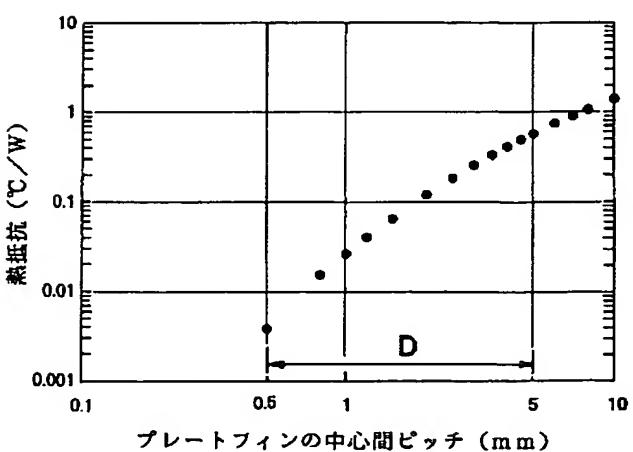
【図17】



【図18】



【図19】



フロントページの続き

(72)発明者 浜野 秀光
堺市海山町6丁224番地 昭和アルミニウム株式会社内

(72)発明者 雨宮 澄男
東京都大田区東糀谷4-4-10 雨宮エンジニアリング株式会社内
(72)発明者 佐々木 隆
川崎市中原区上平間684 株式会社エス・
ティ・エス内
F ターム(参考) 5E322 AA01 AA11